



XDD / Ail / / 2023

Poznań, dnia 23.05.2023 r.

Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP zawiadamia, że w dniu **5 czerwca 2023 r. godz. 13:00** odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

mgr Joanny Muszyńskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej: **Zwrot ku naturze jako strategia konstruowania form przestrzennych. Badanie i transformacja cech prosa różgowatego *Panicum virgatum*.**

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Hora

Recenzentka: dr hab. Bogumiła Józwicka, prof. ASP w Gdańsku

Recenzentka: prof. dr hab. Agata Danielak-Kujda, prof. ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu

Recenzent: prof. dr hab. Marek Błażucki, ASP im. J. Matejki w Krakowie

Publiczna obrona odbędzie się w formie online, link do spotkania: meet.google.com/bkn-brok-bki

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, Pl. Wielkopolski 9, Poznań

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje: <https://bip.uap.edu.pl/2023/05/04/mgr-joanna-muszyńska/>

Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP



otrzymują:

1. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
2. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
3. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
4. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
5. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
6. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
7. Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
8. Wydział Artystyczny UŚ w Cieszynie
9. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UHP w Kielcach
10. Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie
11. Akademia Sztuki w Szczecinie
12. Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
13. Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
14. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu – tablica ogłoszeń